附件4: 实验指导书

纳米晶体生长及形貌演 变过程的微观观测虚拟 仿真实验

实验指导书

纳米晶体生长及形貌演变过程的微观观测系列 虚拟仿真实验,通过微观晶体生长的虚拟现实技术, 将纳米晶体的成核、生长和大型科研仪器扫描电子 显微镜有机的结合起来,构建出一个直观立体的纳 米晶体生长图像,以引导学生理解微观晶体生长的 理论基础,培养学生的科学研究思维,锻炼学生操 作大型仪器的能力。

由于本虚拟实验设计了较多互动性操作,操作 流程有严格顺序,且实验设计了不同实验条件下的 探究性实验内容。为更好完成实验内容,提供本实 验操作指导。



真实扫描电镜

虚拟仿真模型



真实扫描电镜操作盘

虚拟仿真模型

操作步骤

实验操作分为教学版和考核版,操作步骤相同, 在考核版中去掉了操作提示,用于考查实际仪器 操作的掌握情况。

有效链接网址: <u>Http://www.messer-tech.com/shuli/index.html</u> 用老师提供的用户名和密码开始实验





纳米晶体生长及形貌演变过程的微观观测虚拟 仿真实验

步骤一、启动电镜操作程序



1. 点击显示器;
2. 点击显示器界面的程序快捷图标。

步骤二、加载样品



1. 点击AIR键, 使过渡交换室中充满高纯惰性气体; 2. 将样品放置到交换室;

- 3. 按EVAC,抽出气体,使过渡交换室接近真空状态;
- 4. 按OPEN, 打开过渡交换室和内室之间的门;
- 5. 插入样品杆,将样品台送入内室;
- 6. 按CLOSE,关闭过渡交换室和内室之间的门。





1. 点击HOME按钮,使样品台处于中间位置;

2. 点击左上角高压显示窗口,设置Size为5inches Standard; 3. 缓慢提高调节电压至10kV,每次增加不要超过2kV,保 护灯丝;

4. 点击CLOSE关闭设置窗口,点击ON键,开启电子枪。

步骤四、调节电子光学系统操作



1. 点击H/L, 由低分辨模式切换到高分辨模式; 2. 点击工具栏ABC键, 自动调节亮度与对比度。

步骤五、在条件一下观察晶体生长



点击"通入碳源气体",然后选择950℃温度,最后点击"加热"按钮,观察晶体生长。晶体颗粒的生长过程乃是根据条件设定随机形成,每次观察影像均不相同;
调节电子光学系统,并在每分钟0秒准时点击Slow按钮进行扫描拍照。

步骤六、停止加热,并在层生长完成后进行扫描拍照



 点击"停止加热";
调节电子光学系统,并在层生长完成后点击Slow 按钮进行扫描拍照;
点击Save按钮保存照片。

步骤七、测量晶体粒径



- 1. 依次选择扫描获取的图片;
- 2. 点击"测量"按钮;
- 3. 先后点击需要测量的距离,即晶粒的粒径;
- 4. 输入测得数据;
- 5. 选择下一个晶体进行测量,每张照片需要测量5个晶体的粒径。 ⁷¹

步骤八、在条件二下观察晶体生长、扫描拍照、测量晶体粒径



1.点击"通入碳源气体",然后选择1000℃温度,最后重 复步骤五至步骤七;

步骤九、在条件三下观察晶体生长、扫描拍照、测量晶体粒径



1. 点击"通入碳源气体",然后选择1050℃温度,最后重 复步骤五至步骤七步骤。

步骤十、数据处理



1.根据扫描时间和测得粒径数据,生成相应的图表。

步骤十一、课堂测验

1. 采用题库,随机抽取实验相关试题进行测试。

步骤十二、提交实验报告

1. 根据交互操作正确性、数据处理正确性、数据提交完整度以及课后测试结果,后台自动生成实验报告。